平成　　年　　月　　日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　殿

（機関名）

（部署・職名）

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　印

知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）課題「光・量子を活用したSociety5.0実現化技術」に係る委託研究契約に基づき、委託研究の成果に係る知的財産権について、以下のとおり通知します。

１．本通知に係る委託研究の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 研究課題 |  |
| 研究題目 |  |
| 契約番号 |  |
| 委託研究担当者氏名  所属・役職（研究実施当時） |  |
| 研究（開発）期間 | 平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日 |

※　研究課題、研究題目は委託研究契約書に記載の名称をご記入ください。

２．対象となる知的財産権について

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 共通  (\*1) | 通知内容 | 知財出願(\*2)・知財登録(\*3)・移転(\*4)・放棄(\*5) |
| 出願国 |  |
| 知的財産権の種類 |  |
| 発明等の名称 |  |
| 出願日 | 年　　月　　日 |
| 出願番号 |  |
| 出願人  (権利持分，費用負担率) |  |
| 優先権主張等 |  |
| 知財  登録  (\*3) | 登録番号 |  |
| 登録日 | 年　　月　　日 |
| 移転  (\*4) | 移転日 | 年　　月　　日 |
| 移転先名称（住所） |  |
| 放棄  (\*5) | 放棄の種類 |  |
| 放棄の理由 |  |
| 放棄の法的期日 | 年　　月　　日 |
| 特記  事項 |  | | |

（通知書記載要領、注意事項）

※共通項(\*1)について：

　　通知内容：知財出願、知財登録、移転、放棄　から該当するものを選択してください。

　　知的財産権の種類：特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権のうち、該当するものを記載してく

ださい。

発明等の名称：発明、考案、意匠については当該発明、考案、意匠に係る物品の名称、回路配置については、回路配置を用

いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類（構造、技術、機能）、植物体の品種にあ

っては農林水産植物の種類（属、種、亜種）、出願品種の名称、著作権にあっては、著作物の名称　を記載して

ください。

　　　　出願番号：当該種類に係る設定登録の出願又は申請番号もしくは著作物の登録番号又は管理番号を記載してください。

　　　　出願人：出願人が複数ある場合には全ての出願人を記載してください。その際、各出願人の権利持分、費用負担率を記載して

ください。

　　　　優先権主張等:優先権を使った場合の原特許の出願番号、海外特許の場合の当該発明等の国内出願番号を記載してください。

◆出願通知(\*2)の場合

　　　・出願プルーフの願書（出願番号、出願日、優先権主張番号、国等の委託研究成果に係る出願である旨の記載を確認する書類）

の写しを添付してください。

【特許出願の記載例（願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入）】

「平成〇年度、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）事業「光・量子を活用したSociety5.0実現化技術」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」

・ＰＣＴ出願の場合、出願時および各国移行時に提出してください。

・共同出願の場合は出願人毎に提出してください。

　　◆登録通知(\*3)の場合

・登録番号等を確認する書類（特許証等）の写しを添付してください。

　　◆移転通知(\*4)の場合

・合併又は分割による移転、産業技術力強化法施行令第１１条第３号に該当する移転（専用実施権等の設定等に係るものを除く）

の場合には、特記事項欄に事前申請の例外となった根拠を記載してください。

　　　・移転先が複数ある場合には、全ての移転先について記載してください。

　　◆放棄通知(\*5)の場合

・放棄の種類は、出願取り下げ、拒絶承服、維持年金不納から該当するものを記載してください。

・第三者と共有する知的財産権を研究機関が放棄することにより、当該第三者に研究機関の持分が移転することとなる場合は、

「放棄」ではなく「移転」の取扱いとしますので、「移転」と同様の事前申請（知財様式３）および本通知（本知財様式１）を行

ってください。